

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(10) 国際公開番号

WO 2010/032656 A1

PCT

(43) 国際公開日
2010年3月25日(25.03.2010)

- (51) 国際特許分類:
G06F 19/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2009/065655
- (22) 国際出願日: 2009年9月8日(08.09.2009)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2008-239690 2008年9月18日(18.09.2008) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 国立大学法人京都大学 (KYOTO UNIVERSITY) [JP/JP]; 〒6068501 京都府京都市左京区吉田本町3番地1 Kyoto (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 後藤 仁志 (GOTO, Hitoshi) [JP/JP]; 〒6158540 京都府京都市西京区京都大学桂 国立大学法人京都大学大

学院工学研究科内 Kyoto (JP). カイヤー アバス (KHAYYER, Abbas) [IR/JP]; 〒6158540 京都府京都市西京区京都大学桂 国立大学法人京都大学大学院工学研究科内 Kyoto (JP).

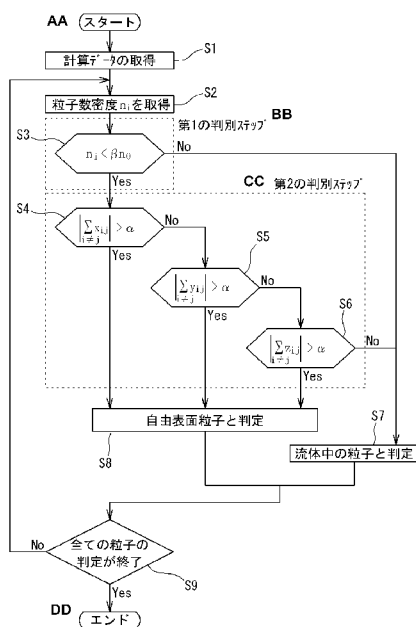
- (74) 代理人: 特許業務法人サンクレスト国際特許事務所 (SUNCREST PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS); 〒6500023 兵庫県神戸市中央区栄町通四丁目1番11号 Hyogo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR DETERMINING INTERFACE PARTICLE USED IN PARTICLE METHOD AND PROGRAM FOR DETERMINING INTERFACE PARTICLE

(54) 発明の名称: 粒子法における界面粒子の判定方法および装置、ならびに界面粒子の判定用プログラム

(図5)



(57) Abstract: A method for determining an interface particle used in the particle method includes a density acquiring step of acquiring the density of a predetermined region by using the particle to be determined as a reference, a first determining step of comparing the density with a predetermined threshold, a second determining step of determining the symmetry of the position of another particle in the predetermined region, and a determining step of determining that the particle to be determined is an interface particle when the density is determined to be lower than the predetermined threshold and when the position of the another particle is determined to be asymmetric.

(57) 要約: 本発明の粒子法における界面粒子の判定方法は、判定対象の粒子を基準とする所定範囲の密度を取得する密度取得ステップと、前記密度を所定の閾値と比較する第1の判別ステップと、前記判定対象の粒子を基準とする所定範囲内における他の粒子の配置の対称性を判別する第2の判別ステップと、前記第1の判別ステップによって前記密度が所定の閾値よりも小さいと判別され、かつ、前記第2の判別ステップによって前記他の粒子の配置が非対称であると判別された場合に、前記判定対象の粒子を界面粒子であると判定する判定ステップと、を含む。

- AA START
- S1 ACQUIRE CALCULATION DATA
- S2 ACQUIRE NUMBER DENSITY n_i
- BB FIRST DETERMINING STEP
- CC SECOND DETERMINING STEP
- S8 DETERMINE PARTICLE AS FREE SURFACE PARTICLE
- S7 DETERMINE PARTICLE AS PARTICLE IN FLUID
- S9 DETERMINATION OF ALL PARTICLES FINISHED?
- DD END

WO 2010/032656 A1



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ,

CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

明 細 書

発明の名称：

粒子法における界面粒子の判定方法および装置、ならびに界面粒子の判定用プログラム

技術分野

[0001] 本発明は、粒子法を用いて流体や粉体（以下、「流体等」という）の挙動を解析するにあたり、流体等の界面に位置する粒子を判定するために用いられる界面粒子の判定方法および装置、ならびに界面粒子の判定用プログラムに関する。

背景技術

[0002] 従来、流体等の挙動を解析する手法として格子法と粒子法とが知られている。このうち格子法は解析対象の領域を格子で覆い、各格子位置における流体等の速度、圧力等を求めていく手法であり、差分法、有限要素法、有限体積法等の数々の手法が存在している。しかし、格子法は、自由表面（界面）の飛散のような大変形を扱うことが困難であり、対象領域に格子を作成する煩雑な作業が必要であるという欠点を包含している。

[0003] これに対して、粒子法は、流体等を複数の粒子の集まりとして表現し、これら粒子間の相互作用の計算によって流体等の挙動を解析する。したがって、粒子法は、格子法で行われているような格子の生成が不要であり、自由表面の大変形にも比較的容易に対応できるという利点がある。

なお、粒子法としては、圧縮性流体の挙動を陽解法で計算するSPH法や、非圧縮性流体の挙動を半陰解法で計算するMPS法が知られている。後者に関する技術は、下記特許文献1、2により公知である。また、SPH法に半陰解法のアルゴリズムを導入し、人工粘性の導入なしに非圧縮性流体の解析を可能にしたISPH法等も知られている。

[0004] 粒子法、特にMPS法を用いて非圧縮性流体の挙動を解析する場合、非圧縮性の条件から、流体中の一の粒子を基準とする所定の基準半径内（基準範

囲内)における粒子数密度は一定値をとる。このため、MPS法では、粒子数密度が常に一定値をとるように粒子の速度や位置を修正することによって流体の挙動を解析している。

また、MPS法では、粒子が流体の上面(自由表面;界面)に位置するかどうかを判定するために、当該粒子の位置における粒子数密度 n_i が一定値 n_0 に対して次式(1)の条件を満たすかどうかを判定する。

$$n_i < \beta n_0 \quad \dots (1)$$

(ただし、 β はモデル定数(推奨値 $\beta = 0.97$))

[0005] 一方、SPH法では、粒子数密度 n_i ではなく流体の密度 ρ_i が一定値 ρ_0 に対して次式(2)の条件を満たす場合に、その粒子が自由表面に位置する粒子であると判定する。

$$\rho_i < \beta \rho_0 \quad \dots (2)$$

(ただし、 β はモデル定数(推奨値 $\beta = 0.99$))

[0006] 非圧縮性流体の場合、基準範囲の粒子数密度は流体の密度と比例するため、上記(1)式と(2)式とはほぼ同様の判定をしていることになる。

[0007] しかしながら、上記の判定だけでは、自由表面に位置する粒子以外の粒子(流体内部の粒子)についても自由表面粒子として判定される場合があった。図7は、MPS法によって容器中の流体を解析した結果を示しており、上記手法によって自由表面の粒子と判定された粒子が●で示され、自由表面の粒子ではないと判定された粒子が○で示されている。この結果から明らかなように、従来の界面判定方法では、流体内部においても自由表面粒子が出現するという誤判定が見られる。

先行技術文献

特許文献

[0008] 特許文献1: 特開平7-334484号公報

特許文献2: 特開2008-111675号公報

発明の概要

[0009] 本発明は、以上のような実情に鑑みてなされたものであり、流体等の自由

表面（界面）に位置する粒子を正確に判定することを目的とする。

- [0010] 本発明の界面粒子の判定方法は、解析対象を粒子の集まりとして表現し、この粒子の動きを計算により解析する粒子法において、前記解析対象の界面に位置する粒子を判定するための界面粒子判定方法であって、判定対象の粒子を基準とする所定範囲の密度を取得する密度取得ステップと、前記密度を所定の閾値と比較する第1の判別ステップと、前記判定対象の粒子を基準とする所定範囲内における他の粒子の配置の対称性を判別する第2の判別ステップと、前記第1の判別ステップによって前記密度が所定の閾値よりも小さいと判別され、かつ、前記第2の判別ステップによって前記他の粒子の配置が非対称であると判別された場合に、前記判定対象の粒子を界面粒子であると判定する判定ステップと、を含むことを特徴とする。
- [0011] 上記の判定方法において、前記第2の判別ステップは、前記判定対象の粒子の座標と、前記所定範囲内における他の粒子の座標との差の総和が所定の閾値を超える場合に、前記他の粒子の配置が非対称であると判別することができる。
- [0012] 本発明の界面粒子の判定装置は、解析対象を粒子の集まりとして表現し、この粒子の動きを計算により解析する粒子法において、前記解析対象の界面に位置する粒子を判定するための界面粒子の判定装置であって、判定対象の粒子を基準とする所定範囲の密度を取得する密度取得手段と、前記密度を所定の閾値と比較する第1の判別手段と、前記判定対象の粒子を基準とする所定範囲内における他の粒子の配置の対称性を判別する第2の判別手段と、前記第1の判別手段によって前記密度が所定の閾値よりも小さいと判別され、かつ、前記第2の判別手段によって前記他の粒子の配置が非対称であると判別された場合に、前記判定対象の粒子を界面粒子であると判定する判定手段と、を含むことを特徴とする。
- [0013] 本発明の界面粒子の判定用プログラムは、解析対象を粒子の集まりとして表現し、この粒子の動きを計算により解析する粒子法において、前記解析対象の界面に位置する粒子を判定するための処理を行うコンピュータを、判定

対象の粒子を基準とする所定範囲の密度を取得する密度取得手段、前記密度を所定の閾値と比較する第1の判別手段、前記判定対象の粒子を基準とする所定範囲内における他の粒子の配置の対称性を判別する第2の判別手段、および、前記第1の判別手段によって前記密度が所定の閾値よりも小さいと判別され、かつ、前記第2の判別手段によって前記他の粒子の配置が非対称であると判別された場合に、前記判定対象の粒子を界面粒子であると判定する判定手段、として機能させることを特徴とする。

- [0014] 以上の各構成によれば、まず、判定対象の粒子を基準とする所定範囲内の密度を取得し、この密度を所定の閾値と比較する。さらに、判定対象の粒子を基準とする所定範囲内における他の粒子の配置の対称性を判別する。そして、判定対象の粒子を基準とする所定範囲内の密度が所定の閾値よりも小さく、かつ、判定対象の粒子を基準とする所定範囲内における他の粒子の配置が非対称である場合には、その粒子を界面に位置するものとして判定する。このような2段階の判別を行うことにより、より正確に界面粒子の判定を行うことが可能となる。

図面の簡単な説明

- [0015] [図1]本発明の実施形態に係る流体解析装置（自由表面粒子の判定装置）を示す概略図である。
- [図2]本発明の実施形態に係る自由表面の判定方法による判定結果を示す図である。
- [図3]本発明の実施形態に係る自由表面粒子の判定方法を説明するための図である。
- [図4]本発明の実施形態に係る自由表面粒子の判定方法を説明するための図である。
- [図5]本発明の実施形態に係る自由表面粒子の判定方法の手順を示すフローチャートである。
- [図6]（a）は、本発明の実施形態に係る自由表面粒子の判定方法の動的状態の流体への適用性を示すシミュレーションモデルを示す図であり、（b）は

、その解析結果を示すグラフである。

[図7]従来の自由表面粒子の判定方法による判定結果を示す図である。

発明を実施するための形態

[0016] 図1は、粒子法を用いて流体を解析する流体解析装置の概略図である。流体解析装置は、処理装置2と、入力装置3と、出力装置4とから構成されている。処理装置2は、CPU、RAM、ROM及びHDD等からなる記憶装置、及びI/Oインターフェース等を備えたパーソナルコンピュータ等からなる。また、入力装置3は、キーボードやポインティングデバイス等からなり、処理装置2に対して計算条件や粒子の初期条件等の各種データを入力するために使用される。入力されたデータは、処理装置2の記憶装置に記憶される。出力装置4はディスプレイやプリンタ等からなり、処理装置2の処理結果を出力するために使用される。

[0017] [粒子法の概要]

本実施形態では、処理装置2によって、図2に示すようなモデルを想定して粒子法(MPS法)による流体の解析を実行する。図2において、略矩形状の容器10の内部には水等の非圧縮性の流体Fが收容され、この流体Fは、多数の粒子iの集まりとして表現される。また、図示はしていないが、容器10についても多数の粒子の集まりとして表現される。

[0018] MPS法では、粒子の密度、動粘度係数等の物性に関するデータや、重力加速度等の外力に関するデータ、初期配置における粒子間距離に関するデータ、後述する粒子数密度を求めるための基準半径(基準範囲)等のデータが初期値として処理装置2に入力される。そして、処理装置2は、記憶装置にインストールされたプログラムをCPUが実行することによって各種入力データを用いて所定の計算を行い、粒子の流速及び位置を所定の時間ステップ毎に更新していく。

[0019] 具体的に、粒子の流速は、粒子に直接及ぼされる重力等の外力や粘性による流速の拡散の条件により計算される。また、この計算によって得られた粒子の流速を用いて粒子の位置が計算される(第1段階の計算)。この段階で

得られる流速や位置は仮のものであり、次の第2段階の計算で修正される。

[0020] 非圧縮性流体の場合、所定の基準範囲内の粒子数密度は一定となる。しかし、上記第1段階の計算で得られた仮の流速に応じて個々の粒子が移動すると、粒子数密度にばらつきが生じる場合がある。そのため、MPS法では、粒子配列を均質な状態にするために、粒子数密度が一定となる条件を課すことによって仮の流速及び位置の修正を行う（第2段階の計算）。具体的に、処理装置2は、各粒子の粒子数密度と粒子数密度の一定値との差に基づいて粒子の圧力修正値を求め、この圧力修正値を用いて粒子の流速を修正し、その修正された流速によって粒子の位置を修正する。また、図2に示すように、流体Fの上面に位置する粒子（自由表面粒子；界面粒子）に対しては圧力ゼロの条件を付与する。

[0021] MPS法は、以上のプロセスを繰り返し行うことによって、時間発展的に流体の挙動を追跡するのである。このようなMPS法による流体の解析方法については前述の特許文献1、2や関連文献等によって詳しく説明されている。

[0022] [自由表面粒子の判定方法]

次に、流体Fの上面に位置する自由表面粒子を判定するための方法について説明する。

図1に示すように、処理装置2は、記憶装置にインストールされたプログラムをCPUが実行することによって、粒子数密度取得手段21、第1の判別手段22、第2の判別手段23、及び判定手段24として機能するように構成されている。

なお、図1においては、処理装置2の自由表面の判定に係る機能部分のみを示しており、前述の流体の挙動解析に係る機能は省いている。

[0023] 図1に示す処理装置2の各機能部21～24の動作について、図5のフローチャートを参照しながら説明する。

図5のステップS1において、処理装置2の一機能部である粒子数密度取得手段21は、粒子数密度を計算するために使用するデータを取得する。こ

のデータは、例えば粒子の密度、動粘性係数、粒子数密度の基準範囲を定めるための基準半径等である。図3に示すように、基準半径 r_e は、一の粒子 i が他の粒子に対して相互作用を及ぼす範囲として設定されており、標準的に粒子径の約2~4倍とされる。この基準半径 r_e 内に含まれる円形の範囲を基準範囲 R とする。

[0024] 図5のステップS2において、粒子数密度取得手段21は、式(3-1)又は(3-2)の重み関数 w を用いて、式(4)により粒子 i の位置における粒子数密度 n_i を求める。粒子数密度 n_i は、粒子 i に対する他の粒子 j の重み関数 w の総和とされる。

$$w(r) = (r_e / r) - 1 \quad (\text{ただし、} 0 \leq r < r_e) \quad \dots (3-1)$$

$$w(r) = 0 \quad (\text{ただし、} r_e \leq r) \quad \dots (3-2)$$

ここで、 r は粒子間距離、 r_e は基準半径である(図3参照)。

[0025] [数1]

$$n_i = \sum_{i \neq j} w(|r_j - r_i|) \quad \dots (4)$$

ここで、 r_i は判定対象の粒子 i の位置ベクトル、 r_j は基準範囲 R 内における粒子 i 以外の他の粒子 j の位置ベクトルである。

[0026] 次いで、ステップS3において第1の判別手段22による処理が行われる。この第1の判別手段22は、図2に示すモデルにおいて、判定対象となる粒子が、流体Fの上面に位置する粒子、すなわち自由表面粒子であるか否かの第1段階目の判別を行うものである。

非圧縮性流体の場合、流体中に位置する粒子を基準とする粒子数密度は一定値 n_0 をとるが、自由表面粒子の上方には他の粒子が存在しないので、自由表面粒子を基準とする粒子数密度 n_i は一定値 n_0 よりも低下する。したがって、第1の判別手段22は、粒子数密度 n_i と一定値 n_0 とを比較し、粒子数密度 n_i が所定の閾値よりも小さい場合に、当該粒子 i が自由表面粒子であると仮

定する。具体的には、粒子数密度 n_i に対して次式 (5) の条件を課す。

$$n_i < \beta n_0 \quad \dots (5)$$

なお、 β は、自由表面粒子を判定するためのモデル定数であり、設定値として例えば $\beta = 0.97$ が与えられる。

[0027] 第1の判別手段22は、粒子 i の位置における粒子数密度 n_i が、式 (5) の条件を満たす場合には当該粒子 i を自由表面粒子と仮定し、ステップS4に処理を進め、式 (5) の条件を満たさない場合にはステップS7に処理を進め、処理装置2の判定手段24 (図1参照) が、当該粒子 i を自由表面に位置しない粒子 (流体中の粒子) と判定する。

[0028] ステップS4~S6は、第2の判別手段23による処理である。第2の判別手段23は、第1の判別手段22によって自由表面粒子であると仮定された粒子 i に対して更なる判定条件を課すものであり、具体的には、判定対象の粒子 i を基準とする基準範囲R内に含まれた他の粒子が対称性をもって配置されているか否かを判別する。

[0029] 前述の第1の判別手段22は、単に粒子数密度 n_i と一定値 n_0 とを比較しているだけであるため、例えば、基準範囲R内で粒子が疎らな状態で均等に配置されることによって粒子数密度 n_i が低下している場合も、判定対象の粒子を自由表面粒子と判別してしまう可能性がある。しかしながら、自由表面粒子は、上方に他の粒子が存在しないことによって粒子数密度 n_i が低下しているので、この自由表面粒子を基準とする基準範囲R内の他の粒子は、均等ではなく偏りをもって配置される。したがって、第2の判別手段23は、このような基準範囲R内の他の粒子の偏りを見出すために、粒子 i を基準とする他の粒子の対称性を判別するのである。

[0030] 以下、図3及び図4を参照して第2の判別手段23の処理を詳細に説明する。

基準範囲R内の他の粒子が対称性をもって配置されているとは、基準範囲R内で判定対象の粒子を中心として他の粒子がほぼ均等に配置されていることを意味する。例えば図3において、粒子 i の左右両側に隣接する他の粒子

$j -$, $j +$ に注目すると、この両側の他の粒子 $j -$, $j +$ は粒子 i に対してほぼ均等な距離で互いに反対側に配置されている。この場合、これらの他の粒子 $j -$, $j +$ は粒子 i を基準として対称性をもって配置されているといえることができる。これに対して、図4に示すように、粒子 i の左右一方側には他の粒子 $j -$ が隣接するが他方側には他の粒子がなく、空隙が生じている。このような場合、当該他の粒子 $j -$ は粒子 i を基準として非対称の状態で配置されているといえることができる。このような判断を基準範囲 R 内の全ての他の粒子 j について行うことによって、当該他の粒子 j の対称性を判別する。

[0031] 具体的な判別方法は次の通りである。

まず、図3及び図4に示すように、判定対象となる粒子 i を基準とする基準範囲 R に X 軸を設定する。ここでは、 X 軸を粒子 i の中心を左右方向に通る軸とする。そして、基準範囲 R 内の全ての粒子について X 軸に関する座標を求め、判定対象の粒子 i の座標 x_i と他の粒子 j の座標 x_j との差 x_{ij} を式(6)により求める。

$$x_{ij} = x_j - x_i \quad \dots (6)$$

判定対象の粒子 i の座標 x_i と他の粒子 j の座標 x_j との差 x_{ij} は、両者の X 軸に関する距離を+, -の符号付きで表現したものとなる。

[0032] 次に、式(7)によって、基準範囲 R 内における判定対象の粒子 i と全ての他の粒子 j との座標の差 x_{ij} の総和(絶対値)を所定の閾値 α と比較する。

[数2]

$$\left| \sum_{i \neq j} x_{ij} \right| > \alpha \quad (\text{ただし、} \alpha > 0) \quad \dots (7)$$

[0033] 式(7)を満たさない場合、判定対象の粒子 i を基準として他の粒子 j が X 軸に関して対称性をもって配置されているといえる。例えば、図3において、粒子 i を基準に互に対称に配置された他の粒子 $j -$, $j +$ の座標を、粒子 i を原点として $-a$, $+a$ とすると、当該他の粒子 $j -$, $j +$ の符号付

き距離 x_{ij} はそれぞれ $-a$, $+a$ となり、その和は、相互に打ち消しあうこと
によってゼロになり、閾値 α よりも小さくなるからである。

逆に、判定対象の粒子 i を基準として他の粒子 j が X 軸に関して非対称に
配置されていると、判定対象の粒子 i に対する他の粒子 j の距離 x_{ij} は相互に
打ち消しあわず、残差が生じる。そして、この残差が α よりも大きければ式
(7) を満たし、他の粒子 j の配置が非対称であると判別される。

[0034] 図5のステップS4において、第2の判別手段23は、基準範囲R内にお
ける判定対象の粒子 i と全ての他の粒子 j との座標の差 x_{ij} の総和が閾値 α よ
りも小さいと判断した場合にはステップS5へ処理を進め、当該差 x_{ij} の総和
が閾値 α よりも大きい場合にはステップS8へ処理を進める。

そして、ステップS8において、基準範囲R内の他の粒子 j は X 軸に関し
て対称性をもって配置されていない（非対称である）ので、処理装置2の判
定手段24（図1参照）は、判定対象の粒子 i を自由表面に位置する粒子で
あると正式に判定する。

[0035] 一方、ステップS5では、基準範囲Rに対して Y 軸を設定するとともに、
粒子 i と他の粒子 j との座標 y_i , y_j について上記と同様の計算を行う。これ
は、ステップS4において、基準範囲R内の他の粒子 j が X 軸に関して対称
性をもって配置されていると判別されたが、 X 軸以外の方向に関して対称性
をもって配置されているとは限らないからである。このため、ステップS5
において、 X 軸と交差する Y 軸に関して上記と同様の判別を行い、さらに、
後述のステップS6において、 X , Y 軸に交差する Z 軸に対しても上記と同
様の判別を行う。

[0036] ステップS5において、まず、式(8)により判定対象の粒子 i の座標 y_i
と他の各粒子 j の座標 y_j との差 y_{ij} を求め、さらに式(9)によって粒子 i と
全ての他の粒子 j との座標の差 y_{ij} の総和（絶対値）を所定の閾値 α と比較す
る。

[数3]

$$y_{ij} = y_j - y_i \quad \dots (8)$$

$$\left| \sum_{i \neq j} y_{ij} \right| > \alpha \quad (\text{ただし、} \alpha > 0) \quad \dots (9)$$

[0037] 第2の判別手段23は、当該差 y_{ij} の総和が閾値 α よりも小さいと判断した場合にはステップS6へ処理を進め、当該差 y_{ij} の総和が閾値 α よりも大きい場合にはステップS8へ処理を進める。そして、ステップS8において、処理装置2の判定手段24は、当該粒子 i を自由表面に位置する粒子であると正式に判定する。

[0038] ステップS6では、基準範囲Rに対してZ軸を設定するとともに、粒子 i と他の粒子 j との座標 z_i 、 z_j について上記と同様の計算を行う。

すなわち、判定対象の粒子 i の座標 z_i と他の各粒子 j の座標 z_j との差 z_{ij} を式(10)により求め、式(11)によって粒子 i と他の各粒子 j との座標の差 z_{ij} の総和(絶対値)を所定の閾値 α と比較する。

[数4]

$$z_{ij} = z_j - z_i \quad \dots (10)$$

$$\left| \sum_{i \neq j} z_{ij} \right| > \alpha \quad (\text{ただし、} \alpha > 0) \quad \dots (11)$$

[0039] 処理装置2は、第2の判別手段23によって、当該差 z_{ij} の総和が閾値 α よりも小さいと判断された場合にはステップS7へ処理を進め、当該差 z_{ij} の総和が閾値 α よりも大きいと判断された場合にはステップS8へ処理を進める。

そして、処理装置2の判定手段24は、ステップS7において、当該粒子 i を自由表面に位置しない粒子であると判定し、ステップS8において、当該粒子 i を自由表面に位置する粒子であると正式に判定する。

[0040] 次いで、ステップS9において、処理装置2は、流体Fの全ての粒子について判定が終了したかを判断し、終了していない場合にはステップS2に処理を戻し、終了している場合には自由表面粒子の判定処理を終了する。なお

、自由表面粒子の判定結果を反映した流体Fの挙動の解析結果は、通信手段26を介してモニタ等の出力装置4に出力することができる。

なお、上記では流体を三次元場（XYZ座標）で解析する場合を示しているが、二次元場（XY座標）で解析する場合は図5のステップS6を省略することができる。

[0041] 以上のように本実施形態では、自由表面粒子であるか否かを判定するために2段階の判別手法を用いており、これによって正確に自由表面粒子を判定することを可能にしている。図2において●で示した自由表面粒子は、流体Fの上面のみに現れ、流体F内には現れていない。従って、従来のMPS法による判定結果（図7）と比べ、より正確に自由表面粒子を判定できていることが分かる。

[0042] 図2は、静的な状態の流体に対する解析結果であるが、動的な状態の流体に対する適用性を示すため、以下のような条件で解析を行った。

図6（a）に示すように、容器51内に支え板52を立て、容器51と支え板52で囲まれた空間に流体Fを收容するモデルを想定する。そして支え板52を取り除いたときの流体Fの挙動を解析し、流体Fが衝突する容器51の壁面における固定観測点Pでの圧力を時系列に求めた。なお、当該モデルの設定寸法は、 $L1=3.22\text{m}$ 、 $L2=1.20\text{m}$ 、 $H=0.60\text{m}$ 、 $h=0.16\text{m}$ である。流体Fは水とした。

[0043] 本解析では、運動量保存性を保証する高精度粒子法であるCMP法（例えば、Coastal Engineering Journal, Vol. 50, No. 2 (2008) 参照）と同様の改良を施したSPH法（Modified ISPH法）に対して本発明の自由表面判定方法を適用した。解析結果を図6（b）のグラフに示す。

図6（b）において、横軸は時間 t であり、縦軸は圧力 p である。グラフ中の○は既往の実験値（Experiment）であり、破線は本発明の判定方法を適用しない場合の解析結果、実線は本発明の判定方法を適用した場合の解析結果である。

[0044] 破線で示すように本発明の判定方法を適用しない場合は、圧力値が0に低下するスパイク的なノイズが頻繁に発生している。これに対して、本発明の判定方法を適用した場合（実線）は、圧力値が0に低下するようなノイズは発生しなくなった。また、若干の上下の大きな変動は見られるものの、実験値にほぼ対応するように圧力値が推移していることが分かる。

[0045] 本発明は、上記実施形態に限定されることなく適宜設計変更可能である。例えば、上述の第1の判別手段22で用いる基準範囲Rと、第2の判別手段23で用いる基準範囲Rとは必ずしも同一でなくてもよい。また、第1の判別ステップと第2の判別ステップとの順序を逆にすることも可能である。

本発明の自由表面粒子の判定方法は、MPS法に限らず、流体等の界面の判定を要する他の手法（例えば、SPH法や粉体の挙動解析に用いられるDEM法等）に対しても適用することができる。また、本発明は単相の流体等に限らず、2相、3相等の多相の流体等の界面判定方法として使用することができる。

請求の範囲

[請求項1]

解析対象を粒子の集まりとして表現し、この粒子の動きを計算によって解析する粒子法において、前記解析対象の界面に位置する粒子を判定するための界面粒子判定方法であって、

判定対象の粒子を基準とする所定範囲の密度を取得する密度取得ステップと、

前記密度を所定の閾値と比較する第1の判別ステップと、

前記判定対象の粒子を基準とする所定範囲内における他の粒子の配置の対称性を判別する第2の判別ステップと、

前記第1の判別ステップによって前記密度が所定の閾値よりも小さいと判別され、かつ、前記第2の判別ステップによって前記他の粒子の配置が非対称であると判別された場合に、前記判定対象の粒子を界面粒子であると判定する判定ステップと、を含むことを特徴とする粒子法における界面粒子の判定方法。

[請求項2]

前記第2の判別ステップは、

前記判定対象の粒子の座標と、前記所定範囲内における他の粒子の座標との差の総和が所定の閾値を超える場合に、前記他の粒子の配置が非対称であると判別する請求項1に記載の粒子法における界面粒子の判定方法。

[請求項3]

解析対象を粒子の集まりとして表現し、この粒子の動きを計算により解析する粒子法において、前記解析対象の界面に位置する粒子を判定するための界面粒子の判定装置であって、

判定対象の粒子を基準とする所定範囲の密度を取得する密度取得手段と、

前記密度を所定の閾値と比較する第1の判別手段と、

前記判定対象の粒子を基準とする所定範囲内における他の粒子の配置の対称性を判別する第2の判別手段と、

前記第1の判別手段によって前記密度が所定の閾値よりも小さいと

判別され、かつ、前記第2の判別手段によって前記他の粒子の配置が非対称であると判別された場合に、前記判定対象の粒子を界面粒子であると判定する判定手段と、を含むことを特徴とする粒子法における界面粒子の判定装置。

[請求項4]

解析対象を粒子の集まりとして表現し、この粒子の動きを計算により解析する粒子法において、前記解析対象の界面に位置する粒子を判定するための処理を行うコンピュータを、

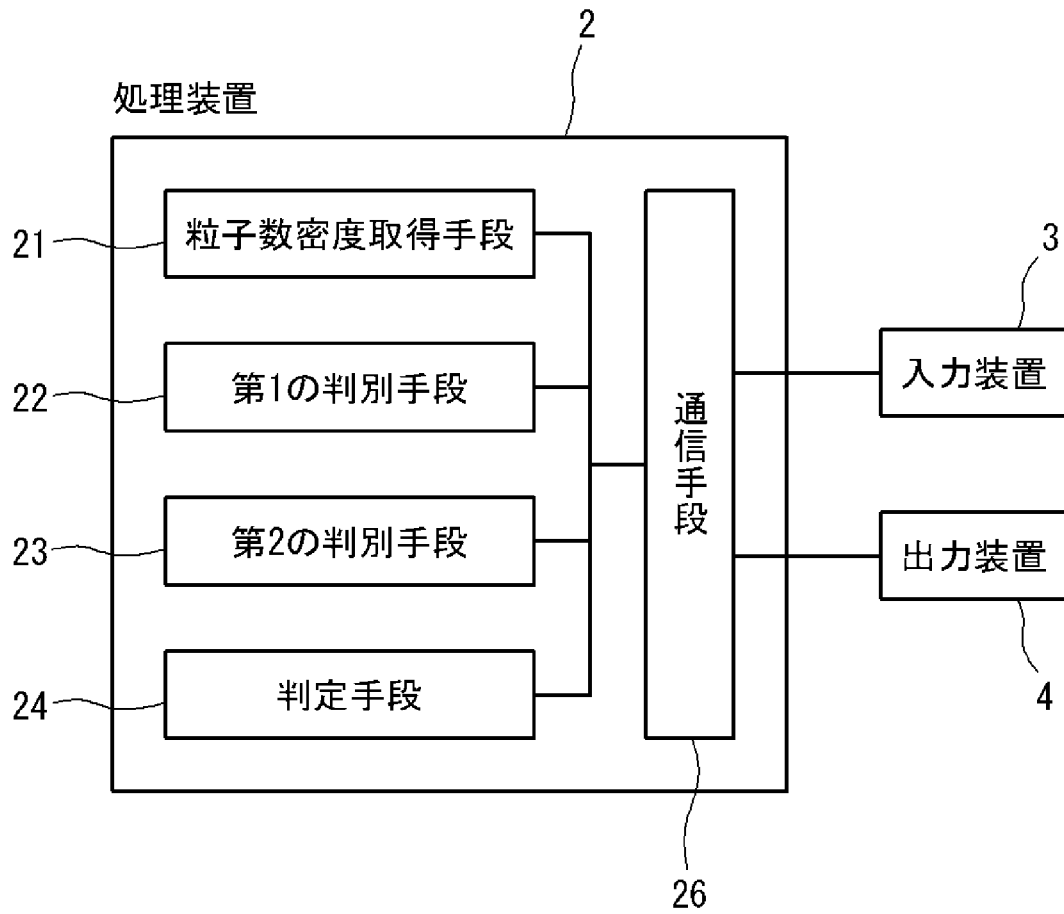
判定対象の粒子を基準とする所定範囲の密度を取得する密度取得手段、

前記密度を所定の閾値と比較する第1の判別手段、

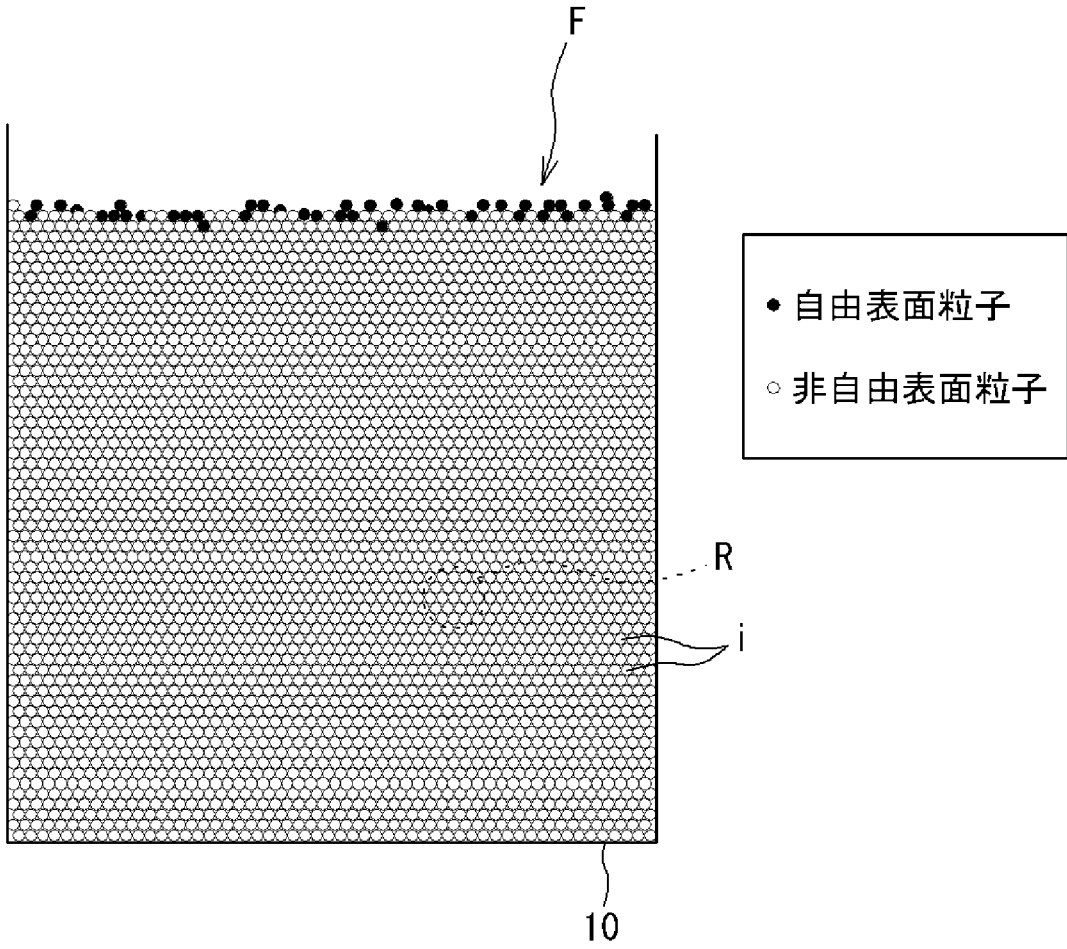
前記判定対象の粒子を基準とする所定範囲内における他の粒子の配置の対称性を判別する第2の判別手段、および、

前記第1の判別手段によって前記密度が所定の閾値よりも小さいと判別され、かつ、前記第2の判別手段によって前記他の粒子の配置が非対称であると判別された場合に、前記判定対象の粒子を界面粒子であると判定する判定手段、として機能させるための界面粒子の判定用プログラム。

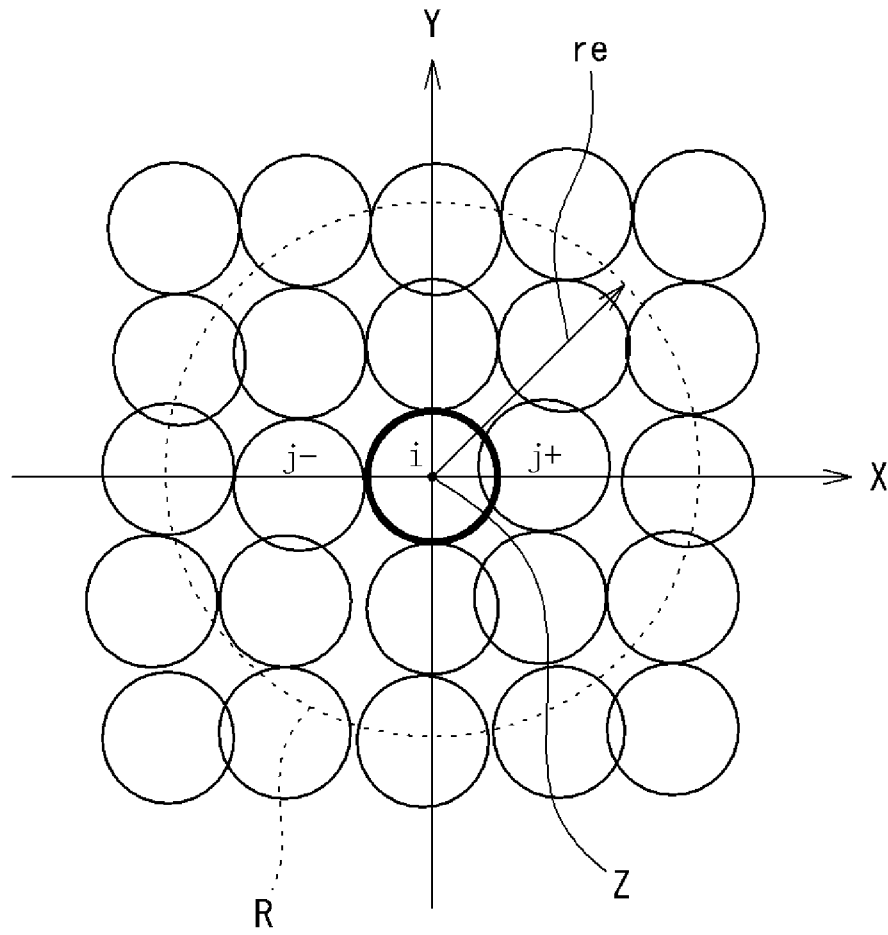
[図1]



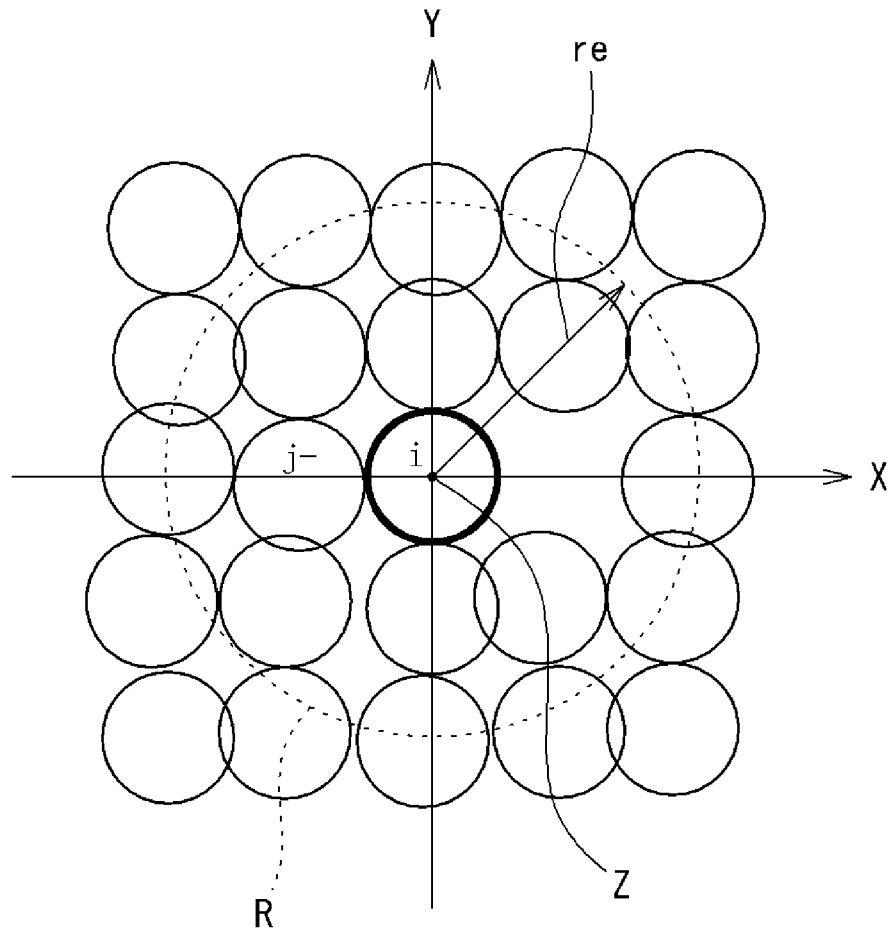
[図2]



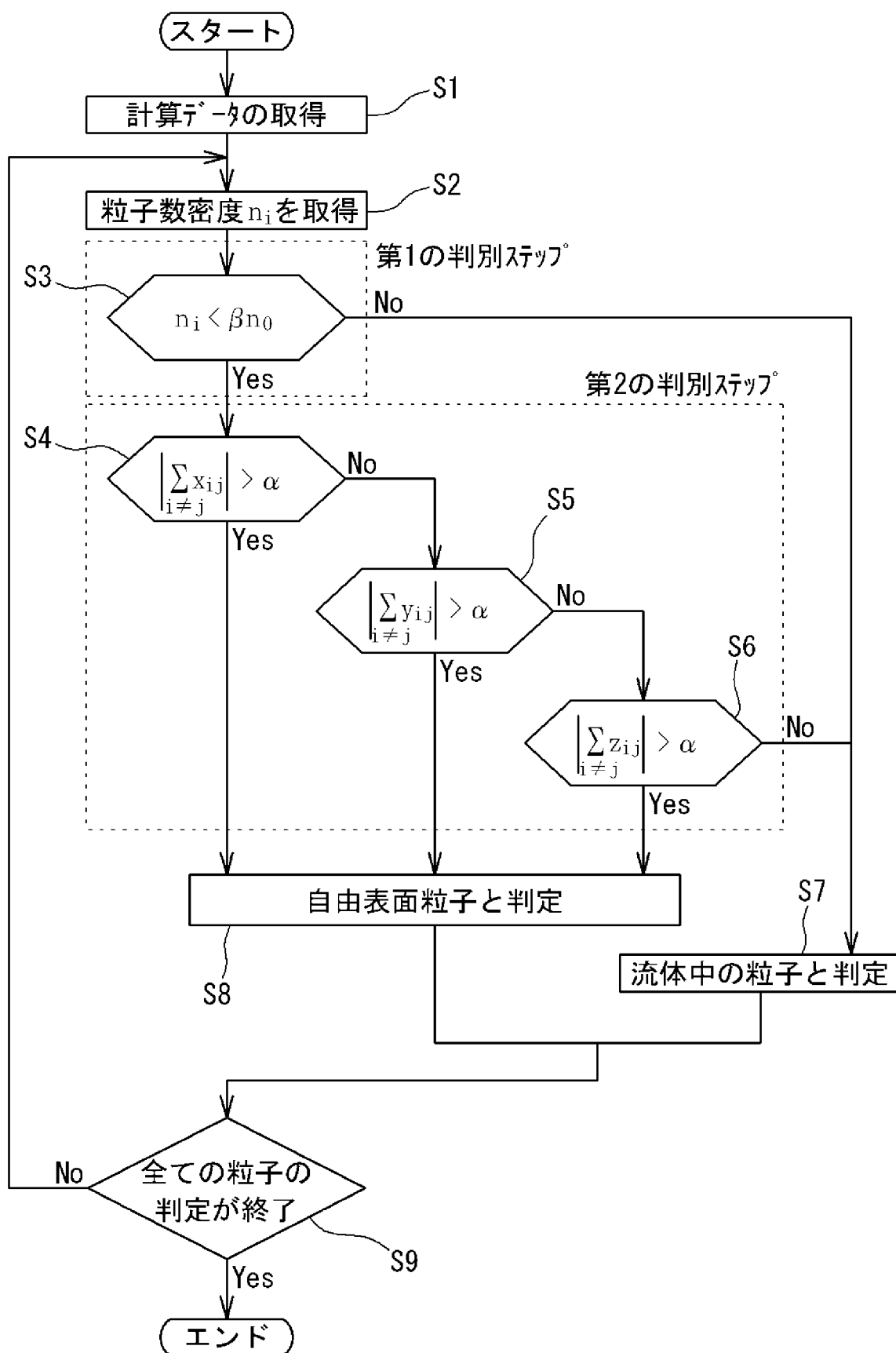
[圖3]



[図4]

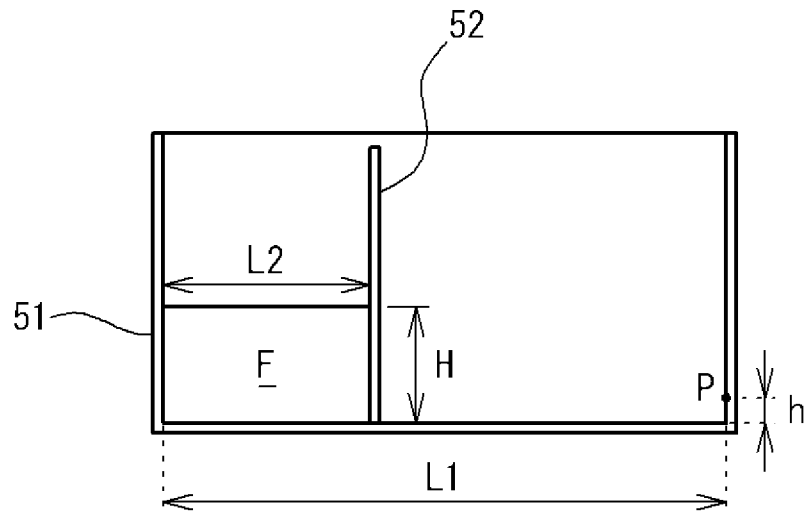


[図5]

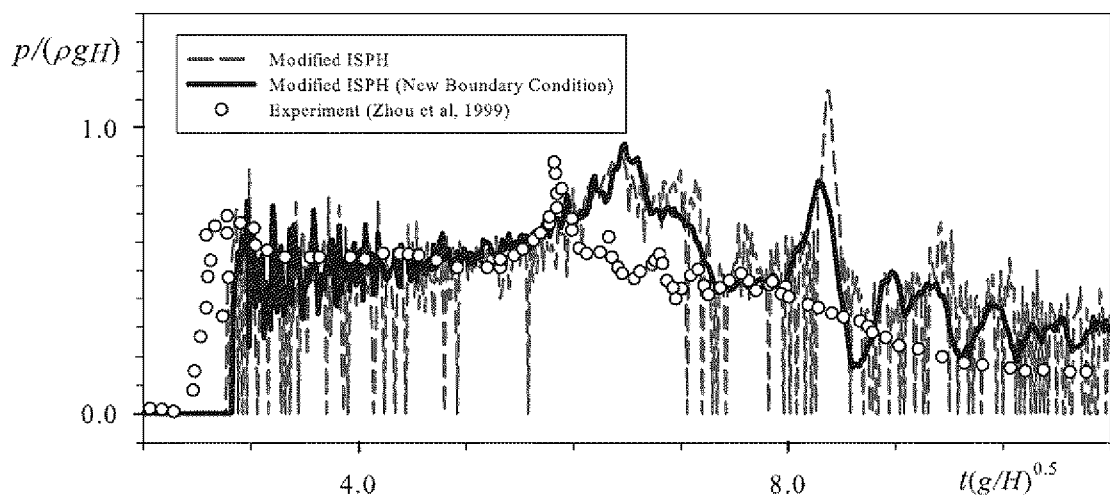


[図6]

(a)

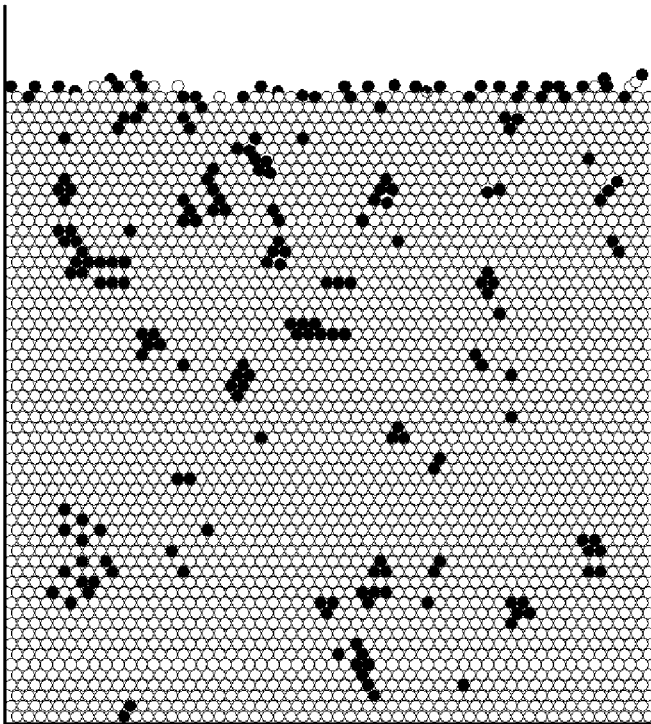


(b)



点 P で測定された圧力の時間的変化

[図7]



- 自由表面粒子
- 非自由表面粒子

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP2009/065655
--

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
G06F19/00 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
G06F19/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2009
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2009	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2009

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
CiNii, JSTPlus (JDreamII), JST7580 (JDreamII)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	Hitoshi GOTO et al., "MPS-ho ni yoru Saiha Kaiseki no Tameno Jiyu Hyomen Kyokai Joken no Kairyo", Proceedings of Coastal Engineering, JSCE, 10 October 2003 (10.10.2003), vol.50, pages 21 to 25	1-4
A	Seiichi TSUKAKOSHI, "Ryushiho ni yoru Nagare no Suchi Kaiseki", Nagare, 25 June 2002 (25.06.2002), vol.21, no.3, pages 230 to 239	1-4
A	JP 2008-111675 A (Mizuho Information & Research Institute, Inc.), 15 May 2008 (15.05.2008), entire text; all drawings (Family: none)	1-4

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 07 October, 2009 (07.10.09)	Date of mailing of the international search report 20 October, 2009 (20.10.09)
--	---

Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. G06F19/00(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. G06F19/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2009年
日本国実用新案登録公報	1996-2009年
日本国登録実用新案公報	1994-2009年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CiNii, JSTPlus(JDreamII), JST7580(JDreamII)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	後藤仁志、その外3名、MPS法による碎波解析のための自由表面境界条件の改良、海岸工学論文集、2003.10.10, Vol.50, P.21-25	1-4
A	塚越誠一、粒子法による流れの数値解析、ながれ、2002.06.25, Vol.21, No.3, P.230-239	1-4
A	JP 2008-111675 A (みずほ情報総研株式会社) 2008.05.15, 全文、全図 (ファミリーなし)	1-4

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

07.10.2009

国際調査報告の発送日

20.10.2009

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
 郵便番号100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

宮地 匡人

電話番号 03-3581-1101 内線 3562

5L

3796